Fe/MgAl₂O₄界面の垂直磁気異方性(PMA)とW挿入によるPMA 増大に関する理論研究

增田啓介,三浦良雄 (物材機構)

Theoretical study on perpendicular magnetic anisotropy at Fe/MgAl₂O₄ interface Keisuke Masuda and Yoshio Miura (NIMS)

磁気トンネル接合 (MTJ) を磁気ランダムアクセスメモリ (MRAM) に応用する際,高い磁気抵抗比 (MR 比) に加え,微細化に伴う熱安定性の確保が重要となるため,薄膜の膜面垂直方向に磁化する垂直磁気材料 が必要不可欠となっている.これまでにバルクとして大きな結晶垂直磁気異方性を有する強磁性体 (D022 Mn3Ga, D022 Mn3Ge, L10 MnGa, L10 FePt 等) が MTJ の電極材料として検討されてきたが,現時点では CoFeB や bcc Fe を超える高い MR 比が得られていない.一方, CoFeB/MgO [1] や Fe/MgO [2] では,界面状態の寄与 により 1.5~2.0 mJ/m²程度の比較的大きな界面垂直磁気異方性が得られている.このような経緯から強磁性体 と酸化物の界面における界面垂直磁気異方性が注目を集めてきた.

スピネルバリア MgAl₂O₄を用いた Fe/MgAl₂O₄/Fe MTJ [3] は界面での格子整合性が大変良いという大きな 利点を有し,既に室温で 300%程度の大きな MR 比 [4] も得られている.Fe/MgO の場合と同様,Fe/MgAl₂O₄の 界面磁気異方性について複数の実験が行われており [5,6],Fe/MgO よりも若干小さいものの垂直磁気異方性 が得られることが報告されている.Fe/MgO の垂直磁気異方性に関しては複数の理論研究が行われ,その理論 的な理解が進んでいる一方,Fe/MgAl₂O₄に対しては本研究以前に理論研究が行われておらず,垂直磁気異方 性の起源,および Fe/MgO との差についての理解が不十分であると考えられる.

本研究では、第一原理計算を用いFe/MgAl₂O₄の界面磁気異方性について理論的な解析を行い、Fe/MgOの結 果と比較検討をした. 我々は構造を最適化した Fe/MgAl₂O₄および Fe/MgO の超格子に対して密度汎関数法と force theorem を適用することで界面磁気異方性係数 K_i を算出した. Fe/MgO については面内格子定数 a に比較 的大きな不整合があるために、Fe に合わせた値 ($a=a_{Fe}$) と MgO に合わせた値 ($a=a_{MgO}/\sqrt{2}$) の2通りで計算を 行った. これらの計算の結果、Fe/MgAl₂O₄の K_i (K_i =1.2 mJ/m²) は2種の Fe/MgO の K_i (K_i =1.4~1.7 mJ/m²) より も若干小さいことがわかった. この結果は先述の実験結果と符合するものである. 磁気異方性エネルギーの2 次摂動解析、および界面の局所状態密度 (LDOS) 解析を行った結果、このような Fe/MgAl₂O₄の K_i は良く知ら れた Bruno 則で説明可能であることがわかった [7]. また Fe/MgO に比べ小さな K_i が得られた理由については、 Fermi 準位付近でのスピン反転散乱の寄与が小さいことが原因であると考えられる. 我々はさらに Fe/MgAl₂O₄の垂直磁気異方性を向上させる方法として界面への W 原子層挿入を検討した. 計算の結果、3~5 層の W 挿入によって K_i の値が 2~3 倍に増大することを見出した [7].

本研究の一部は科研費基盤 S (16H06332), 基盤 B (16H03852), 革新的研究開発推進プログラム (ImPACT) の援助を受け行われたものである.

- 1) S. Ikeda *et al.*, Nat. Mater. 9, 721 (2010).
- 2) J. W. Koo et al., Appl. Phys. Lett. 103, 192401 (2013).
- 3) H. Sukegawa et al., Appl. Phys. Lett. 96, 212505 (2010).
- 4) M. Belmoubarik et al., Appl. Phys. Lett. 108, 132404 (2016).
- 5) J. Koo, H. Sukegawa, and S. Mitani, Phys. Status Solidi RRL 8, 841 (2014).
- 6) Q. Xiang et al., Appl. Phys. Express 11, 063008 (2018).
- 7) K. Masuda and Y. Miura, arXiv: 1803.10428.